


SCI 2 - SCIEX Echo® MS および Triple Quad™ 7500 LC-MS/MS システム - QTRAP® Ready専用ガスソリューション

SCIEXとのコラボレーションで開発され、堅牢な工学とGenius XEの最新技術に基づくSCI 2製品グループは、最新のSCIEX質量分析システム向けの信頼性の高い特別なソリューションを提供します。ガス発生装置技術の先駆者として20年以上の経験を持つPeak Scientificは、市場をリードするラボ用ガス発生装置の設計・製造を行っています。競合他社との違いは、当社が提供するサービスと、お客様の発生装置の毎日の運転を維持するというコミットメントです。



利便性
ポンベの交換が不要で、分析中のガス不足も解消し、安定供給を実現



コンタミネーションの排除
一定の品質と純度のガスを供給し分析の再現性を高める



経済性
ポンベのランニングコストをなくして装置稼働期間の運用コストを改善



効率性
ワークフローの効率化およびスループットの高速化



環境保護
ポンベの配達を止めることでCO₂排出量を削減



保証
包括的なオンサイト保証およびサービス契約

Genius XE SCI 2

SCIEX Echo® MSおよび7500 LC-MS/MSシステム向けの完璧な窒素ソリューション。

SCIEXとのコラボレーションで開発されたGenius XE SCI 2は、Echo® MSシステムおよび7500 LC-MS/MSのためのプレミアムなスタンドアロンの窒素および空気ソリューションです。

- SCIEXとのコラボレーションで設計
- 大幅に削減された設置面積とコンパクト設計
- 1つの出力は分析用窒素を最大25 L/min、2つの出力はドライエアーを最大32 L/minと26 L/min*
- 年一回のスポットメンテナンス(推奨)または完全保守契約をご用意。ユーザー様のDowntimeを著しく軽減します。

* Echo MSまたは7500 LC-MS/MSに接続したときの仕様



専用ワークステーションソリューション

SCI 2製品シリーズの一部として、Peak ScientificはSCIEX 7500 LC-MS/MS専用のワークステーションおよびベンチトップソリューションを設計しました。同じGenius XE SCI 2ガス発生器を内蔵するMS Bench (G) SCI 2は、ガス発生装置とベンチトップをシームレスに統合した省スペース設計です。発生装置なしのMS Bench SCI 2は、SCIEX 7500システム用にカスタム設計され、粗引きポンプを格納できるワークトップです。

MS Bench (G) SCI 2

- SCIEX認可のソリューション
- Genius内蔵のモジュール式ベンチトップ
- ガス発生装置とベンチトップのシームレスな統合により、設置面積を削減
- 1つの出力は分析用窒素を最大25 L/min、2つの出力はドライエアを最大26 L/minと25 L/min



MS Bench SCI 2

- SCIEX認可のワークステーションソリューション
- 7500 LC-MS/MSに最適
- 機器の最適な高さ配置
- 真空ポンプのノイズレベルと振動を軽減

詳しくは、今すぐお問い合わせください。

ウェブサイト: www.peakscientific.com/sciex

電子メール: discover@peakscientific.com

電話: +44 141 812 8100